

РЫНОК

INFINEON + CYPRESS: НОВЫЙ ЛИДЕР МИКРОСХЕМ ДЛЯ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ <i>Павлюкович Е.</i>	6-7
--	-----

КОМПОНЕНТЫ

МОЩНЫЕ СТАБИЛИТРОНЫ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА <i>Пушкарев М.</i>	8-11
КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ВЧ/СВЧ. ЧАСТЬ 2 <i>Горбачев В., Кочемасов В., Талалаевский Л.</i>	12-16
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ НАНОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ <i>Брушкин Л., Дайнеко А., Каширин Н., Никифоров В., Шахворостов Д., Щёголева Т.</i>	17-21
РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ DC ФИРМЫ AMASS	22-23
ВЫБОР LC-ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ЭМИ ЯВ <i>Гуревич В.</i>	24-27
МЭМС-ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ <i>Червинский В.</i>	28-30
СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И НАДЕЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОПТИЧЕСКИМИ ИЗОЛЯТОРАМИ <i>Зейников А.</i>	32-35
МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ USB & WI-FI - МКИО <i>Власов А.</i>	36-37
ТЕХНОЛОГИЯ ROE: ПИТАНИЕ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ ANALOG DEVICES <i>Бранд Т.</i>	38-40
ДО 106 ВТ/ДЮЙМЗ: НОВАЯ СЕРИЯ DC/DC-МОДУЛЕЙ AERPS-GROUP В КОРПУСАХ СТАНДАРТА BRICK <i>Гончаров А.</i>	42-43

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МИКРОСХЕМА МОЩНОГО РЕГУЛИРУЕМОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 5324EP015 КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА "ВП"	44-45
--	-------

КОМПОНЕНТЫ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МИКРОСХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ КОМПАНИИ X-REL SEMICONDUCTOR <i>Верхулевский К.</i>	46-54
НОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА КОМПАНИИ ANALOG DEVICES ДЛЯ НОСИМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ <i>Бройдерс Ян.Х.</i>	55-60
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ НА FPGA. ЧАСТЬ 20. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРОЦЕССОРОВ <i>Соловьев В.</i>	62-70
RISC-V-ПРОЦЕССОРОМ: УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗ УЩЕРБА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ <i>Андрейчук И.</i>	71-75

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В КОРПУСЕ НА DIN-РЕЙКУ СЕРИИ EL ОТ КОМПАНИИ "ЭЛИМ" <i>Алексеев В.</i>	76-80
--	-------

БЫСТРАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 20 КВТ 82-84
Беляков Д., Бескровный С.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ КИХ-ФИЛЬТРА В ФОРМАТЕ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ 86-90
Строгонов А.

ФИЛЬТРАЦИЯ ПОМЕХ В БОРТОВЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ВЫБРОСОВ НАПРЯЖЕНИЯ 91-93
Мионов А.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УДАЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ 94-99
Махов В., Петрушенко В., Закутаев А., Емельянов А., Ширококов В.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОМПЛЕКТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ЭМС В ЧАСТИ ВОСПРИИМЧИВОСТИ К ИЗЛУЧАЕМОМУ РАДИОЧАСТОТНОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОЛЮ 100-105
Елизаров А.

ТЕХНОЛОГИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЦИИ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ R&S RTE-K31: УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ 106-115
Лемешко Н., Горелкин М., Струнин П.

КАК ПОВЫСИТЬ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА В ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЕ? 116-119
Рентюк В.